# WANHCKMM DUSUMECKMM XYPHAA

2015

TOM 29
No 3
MAPT
1984

#IF F F F F F F HO
2008 P

4. Mendle G. Detection of mobile ion during the anodic oxidation of silicon. - J. Elect-

Mendle G. Detection of mobile ion during the anodic oxidation of silicon.— J. Electrochem. Soc., 1980, 127, N 9, p. 2085—2086.
 Nemirovsky Y., Kidron I. The interface between Hg<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>Te and its native oxide.— Solid-State Electron., 1979, 22, N 10, p. 831—837.
 Sun T. S., Buchner S. P., Byer N. E. Oxide and interface properties of anodic films on Hg<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>Te.— J. Vac. Sci. and Technol., 1980, 17, N 5, p. 1067—1073.
 Optical and field effect studies of the Hg<sub>0.7</sub>Cd<sub>6.3</sub>Te-anodic oxide interface / R. B. Schoolar, B. K. Janousek, R. L. Alt et al.— Ibid., 1982, 21, N 1, p. 164—167.
 Ilar. 3977018 (CIIIA). Passivation of cadmium mercury telluride semiconductor surfaces by anodic oxidation / P. C. Catagnus, C. T. Baker.— Опубл. 24.08.76.
 Ilar. 3671313 (CIIIA). Surface contaminant removal / R. A. Reynolds.— Опубл. 20.06.72.

9. Пат. 3671313 (США). Surface contaminant removal / R. A. Reynolds.— Опубл. 20.06.72. 10. Revesz A. G. The defect structure of vitreous SiO<sub>2</sub> films on silicon. 2. Channel and network defects in vitreous SiO<sub>2</sub>.—Phys. status solidi A, 1980, 57, N 2, p. 657—666.
 11. Revesz A. G. The defect structure of vitreous SiO<sub>2</sub> films on silicon. 3. The role of defect structure in the growth of SiO<sub>2</sub> films.—Ibid., 58, N 1, p. 107—113.
 12. Одынец Л. Л. Механизм ионного переноса через объем окисла и процессы на фазоних проциму.

вых границах. — В кн.: Анодные окисные пленки. Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. ун-та, 1979, с. 3—11.

Ин-т физики АН УССР, Ин-т полупроводников АН УССР, Киев

Получено 06.06.83

УДК 621.315.592

## Н. С. Корец, Н. В. Стучинская, И. И. Тычина

### СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ КРИСТАЛЛОВ CdP,

По данным работы [1] поглощение кристаллов  $CdP_2$ , начиная с  $\hbar\omega > 1,7$  эВ, обусловлено непрямыми переходами. Однако в [2] отмечалось, что это поглощение имеет примесную природу. Неоднозначность интерпретации вынуждает проведение исследований серии кристаллов, полученных в разных условиях, что обеспечит более полное и строгое изучение природы этого дополнительного поглощения.

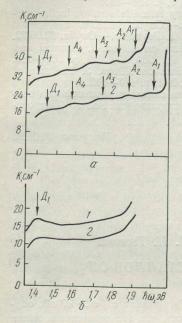
Для измерений использовались специально не легированные образцы p-CdP2 и кристаллы, полученные с уменьшенным весовым содержанием Cd в исходных компонентах (до 0,5 %) по сравнению со стехиометрическим, а также термообработанные образцы в насыщенных парах Cd и в вакууме. Кристаллы имели форму пластинок толщиной от 0,04 до 5 мм, в которых оптическая ось была перпендикулярна плоскости образца. Измерения проводились на установке, собранной на базе монохроматора МДР-2. Точность определения энергетического положения особенностей структуры спектра была не хуже 0,05 эВ. Тип проводимости образцов устанавливался по знаку холловской эдс.

В спектрах исходных кристаллов в области  $1.7 < \hbar\omega < 2.0$  эВ общий фон поглощения не превышает 2—3 см-1. Спектры поглощения кристаллов, полученных с недостачей Сd, приведены на рисунке, а. Примечательно, что с уменьшением концентрации Cd в CdP<sub>2</sub> интенсивность дополнительного поглощения возрастает. В спектрах в виде ступенек наблюдается структура 1,57; 1,72; 1,85 эВ и уступ в области края, ω>1,9 эВ. Эти кристаллы — p-типа, с концентрацией свободных носителей порядка  $10^{10}$  (исходные) и 10<sup>14</sup> см<sup>-3</sup> (с недостачей Cd). Поскольку уровень Ферми таких образцов по оценочным данным удален от потолка υ-зоны приблизительно на 0,4-0,5 эВ, то вполне возможны оптические переходы с уровней ионизированных акцепторов, находящихся ниже уровня Ферми, в зону проводимости и из валентной зоны на донорные уровни. Ширина запрещенной зоны при 300 К для непрямых переходов по данным [3] составляет 2,06, а не 1,7 эВ, что свидетельствует в пользу выводов работы [2].

В процессе роста кристаллов из состава, обедненного Сd, в монокристалле создается более высокая концентрация вакансий Сф по сравнению с концентрацией других дефектов структуры (например, вакансий Р). Поэтому наблюдаемая в спектрах поглощения структура преимущественно обусловлена вакансиями Сd либо комплексами дефектов, образованных на их основе. Тем более, что такая картина не наблюдалась в спектрах поглощения исходных образцов, а в спектрах кристаллов невысокого структурного совершенства [1] обнаружено лишь бесструктурное остаточное поглощение в

прикраевой области. С учетом того, что кристаллы имеют повышенную концентрацию вакансий Cd, предлагается следующее объяснение структуры, проявляющейся в спектрах поглощения  $CdP_2$ .

Уступ в области края поглощения с  $\hbar\omega>1,9$  эВ, проявляющийся при азотных температурах в виде ступеньки с энергией 2,02 эВ, вероятнее всего, обусловлен переходами с неглубокого акцепторного уровня в c-зону. В спектрах люминесценции  $CdP_2$ 



симметрично этому уступу обнаружена полоса 1,95 эВ, которую авторы работы [4] объясняют излучательными переходами неравновесных носителей c-зона $\rightarrow$ акцепторный уровень  $E_v+0$ ,1 эВ. В [2] этот уровень предположительно приписывался однозарядным вакансиям Сd. Ступенька в спектре поглощения 1,85 эВ, по-видимому, обусловлена переходом электронов с локального уровня  $E_v+(0,18\div0,20)$  эВ в c-зону, который согласно [5] образуют комплексы дефектов с участием вакансий Cd. В спектрах поглощения кристаллов n-типа после отжига в парах Cd [2] эта полоса была менее интенсивной, чем другие, и имела максимум при 1,83 эВ, что является следствием разной концентрации дефектов этого типа.

Рассмотрим поглощение с энергией 1,72 эВ. Не исключено, что оне обусловлено акцепторным уровнем, отстоящим на 0,28—0,30 эВ от *v*-зоны. О существовании

Спектры поглощения кристаллов  $CdP_2$  с недостачей Cd (a, 1-T=300 K, 2-80) и отожженных в вакууме ( $\delta$ , I) и в насыщенных парах Cd ( $\delta$ , 2) при 300 K.

такого акцепторного уровня свидетельствует тот факт, что положение центра  $E_v + 0.25$  эВ [6] по данным разных работ [7, 8] приводится с разбросом, находящимся в пределах 0.2-0.3 эВ. На самом деле имеется два акцепторных уровня:  $E_v + (0.18 \div 0.20)$  и  $E_v + (0.28 \div 0.30)$  эВ.

Ступеньку 1,57 эВ можно связать с оптическим переходом электронов с уровня  $E_v + 0.47$  эВ в c-зону, который образован в соответствии с [6] собственными дефектами — вакансиями Сd (по-видимому, двухзарядными).

Значение энергии максимума этого поглощения коррелирует с энергетическим зазором возможных переходов из валентной зоны на донорный уровень  $E_c$ — $(0,40\div0,45)$  эВ, приписываемый в [9] междоузельному Cd. Однако вероятность образования таких дефектов при росте кристаллов из исходных компонентов с недостачей Cd весьма незначительна.

В пользу такой интерпретации структуры спектра поглощения свидетельствует то, что после отжига исследуемых кристаллов в насыщенных парах Cd в течение 10 ч интенсивности полос  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ ,  $A_4$  заметно уменьшаются (рисунок,  $\delta$ , кривая 2).

Полоса	Е, эВ	
	300 K	80 K
$A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ A_4 \\ \mathcal{I}_1$	1,90 1,85 1,72 1,57 1,43	2,02 1,98 1,78 1,60 1,47

В спектрах поглощения некоторых образцов была обнаружена ступенька при 1,43 эВ. Ее возникновение, по всем данным, обусловлено переходами электронов из v-зоны на глубокий уровень 0,62 эВ, обнаруженный впервые при исследовании спектров поглощения n-CdP $_2$  [2]. Согласно [6] в этой области находится энергетический уровень  $E_c$ —(0,53 $\pm$ 0,05) эВ, обусловленный вакансиями Р. С целью выяснения природы полосы 1,43 эВ исследовались кристаллы, отожженные в вакууме. Известно, что Р более летучий, чем Сd, поэтому при отжиге следует ожидать эффективного образования вакансий Р, являющихся донорами. Действительно, в этих кристаллах понижается концентрация свободных носителей (дырок), что вполне возможно при повышении степени компенсации акцепторных центров за счет роста концентрации вакансий Р. В спектре кристаллов, отожженных в вакууме, структура  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ ,  $A_4$  сглаживается, а полоса  $\mathcal{I}_1$  до-

минирует (рисунок,  $\delta$ , кривая 1). Интенсивность полосы  $\mathcal{A}_1$  несколько уменьшается при отжиге образцов в насыщенных парах Сd (рисунок, б, кривая 2). На основании вышеизложенных рассуждений можно считать, что это поглощение связано с вакансиями Р.

С понижением температуры вследствие смещения зон максимумы полос также смещаются в высокоэнергетическую область (таблица), причем полосы, связанные с более глубокими уровнями, смещаются меньше, чем полосы, в образовании которых участвуют более мелкие центры.

1. Sobolev V. V., Surbu N. N. Anisotropy of edge absorption and photoluminescence of tetragonal ZnP<sub>2</sub>, CdP<sub>2</sub>.— Phys. status solidi B, 1971, 43, N 1, p. K87—K89.

2. Спектры поглощения и энергетический спектр уровней в запрещенной зоне кристаллов СdР₂ / И. С. Горбань, В. П. Грищук, Н. С. Корец и др. — ФТП, 1981, 15, № 2,

3. Спектры отражения, термоотражения кристаллов CdP2/Г. Амбразявичюс, Г. Бабонас, Н. Корец, С. Марцинкявичюс.— Лит. физ. сб., 1983, 23, № 3, с. 59—65.

4. Катодолюминесценция легированных кристаллов дифосфида кадмия / И. С. Горбань, В. С. Коваль, Н. С. Корец и др. ФТП, 1981, 15, вып. 6, с. 1213—1215.

В. С. Коваль, Н. С. Корец и др.— ФПП, 1961, 15, вып. 6, с. 1215—1215.
Исследование красной полосы рекомбинационного излучения дифосфида кадмия В. С. Вавилов, В. Д. Негрий, В. С. Коваль и др.— ФПП, 1973, 7, вып. 6, с. 1148—1154.
Еlectrical properties of CdP₂ single crystals / Z. Januskevičius, N. Korez, A. Sakalas, I. Tychina.— Рhys. status solidi A, 1981, 65, N 2. р. К149—К151.
Потыкевич И. В., Любченко А. В., Коваль В. С. Электропроводность и фотопроводимость монокристаллов СdP₂ р-типа.— УФЖ, 1972, 17, № 4, с. 607—611.
Ол. the mechanism of photoLuminescence of cadmium diphosphide doned by Bi and 7n / 10.

 On the mechanism of photoluminescence of cadmium diphosphide doped by Bi and Zn/A. Lubchenko, I. Potykevich, A. Fedorov, M. Sheinkman.—Phys. status solidi A, 1977, 44, N 3, p. 747-753.

9. Люминесценция кристаллов дифосфида кадмия при возбуждении электронным пучком / И. С. Горбань, Н. С. Корец, М. Теннакун и др. ФТП, 1981, 15, вып. 1, с. 55—60.

Киев. пед. ин-т им. А. М. Горького

Получено 10.03.83, в окончательном варианте — 10.06.83

УДК 537.226.4.

#### С. Р. Сырцов

# изменение свойств сегнетоэлектрика-ПОЛУПРОВОДНИКА ПРИ ЭФФЕКТЕ НАСЫЩЕНИЯ

Известно [1], что под действием света изменяются характеристики сегнетоэлектрического фазового перехода. В частности, происходит понижение температуры фазового перехода Тс вследствие генерации неравновесных носителей в образце. Это понижение  $T_{c}$  хорошо описывается в рамках вибронной теории.

В настоящей работе рассмотрено влияние электромагнитного поля на  $T_c$  в условиях эффекта насыщения [2], который наблюдается в полупроводнике при выполнении условия  $\tau_r \Lambda \gg 1$  ( $\tau_r$  — время рекомбинации,  $\Lambda = dE_0/\hbar$  — частота переходов электронов между зонами в поле напряженностью  $E_0$ , d — дипольный момент перехода). При этом электроны (дырки) заполняют дно зоны проводимости (верх валентной зоны) до энергии  $(\hbar \Omega - \Delta)/2$ , где  $\Omega$  — частота света,  $\Delta$  — ширина запрещенной зоны, эффективные массы электронов и дырок предполагаем одинаковыми.

В вибронной теории [3] сегнетоэлектричества Тс определяется выражением

$$kT_{c} = \frac{2}{3} \left( \frac{\overline{\omega}}{\omega_{0}} \right)^{2} |1 - \tau| \overline{E}, \tag{1}$$

 $\omega_0$ ,  $\omega$  — соответственно затравочная и усредненная по зоне частоты критического колебания,  $\tau = 4\Gamma^2/\overline{E}, \ \overline{E} = J^{-1}(p_{\rm rp}), \ \Gamma$  — константа вибронного взаимодействия,

$$J(p) = \frac{1}{2\pi^2 N} \int_{-\varepsilon_c}^{p} \frac{j_v(\varepsilon_v) - j_c(\varepsilon_c)}{\varepsilon_c(p') - \varepsilon_n(p')} p'^2 dp', \tag{2}$$